

Espacenet Bibliographic data: JP 4075025 (A)

LCD PANEL

Publication date: 1992-03-10 inventor(s): SUZUKI SEIJI + Applicant(s): NEC CORP ±

International:

G02F1/1335; G02F1/136; G02F1/1368; G09F9/00; (IPC1-

7): G02F1/1335; G02F1/136; G09F9/00

- European:

Application number:

Classification:

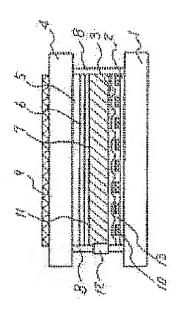
JP19900188534 19900717

Priority number

JP19900188534 19900717

Abstract of JP 4075025 (A)

PURPOSE:To prevent a pinhole from being formed when a deflecting film is formed by coating by providing the polarizing plate and a transparent insulating film on an active element. CONSTITUTION:In the assembling process of the LCD panel, the polarizing plate 10 is arranged on an active element glass substrate 1 and the transparent insulating film 3 is formed thereupon. Therefore, TFT characteristics never deteriorate because of a coupling agent and an orienting film 3 in a heating process for stabilizing the orienting film 3. Further, the transparent insulating film 13 is arranged entirely on the polarizing plate 10, so surface reforming by the coupling agent can be made uniform over the entire surface of the active element substrate 1. Consequently, no pinhole is formed in the orienting film coating.



Last updated: 04.04.2011 Worldwide Database 5.7.20; 92p

⑪特許出顧公開

@公開 平成 4年(1992)3月10日

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-75025

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

②特 頭 平2-188534

❷出 驟 平2(1990)7月17日

60発明者 给 木 聖 二 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

⑩出 騣 人 日本 電気株式 会社 東京都港区芝5丁目7番1号

明経書

発明の名称

しじロバネル

特許講求の範囲

アクティブ素子と配向膜を有するガラス基故と、カラーフィルタおよび透明電極を有するガラス基故との簡に液晶層を監殺したしCDパネルにおいて、前記アクティブ素子上に優光板と透明性能線膜を有することを特徴とするしCDパネル。

発明の課題な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、しじDパネルの構造に関し、特にパネル組立工程でアクティブ業子の特性的化や配向膜の塗布不良をつくることなくLCDパネルを組み立てることのできるLCDパネル構造に関する。

〔従来の技術〕

世来、この種のしてDバネルは第2回に示したようにガラス無板1に形成されたアクティブ暴子を取成したアクティブ暴子を取成したアクティブ暴子を取成したアクティブ暴力のの地域では、配向膜ではり合わせた後、流対の大口12からバネルでに注入しず及立てのおいた。をの後、アクティで観光板9・10をはり合わせる権過となっていた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した、従来のしCDパネル組立工程では、アクティブ素子表面に配納膜を整布する、配向膜を整布するためには、先ずカップリング剤によりアクティブ素子表面を疎水性から親水性に改質しなければならない。しかしながら、大筋積かつパターンにより起伏あるパネルを一様に表面改賞を行なうことは技術的議題である。このようなアクティブ素子表面に配向膜を塗得すると、パターン

のエッジ付近に該布残りが発生することがある。 この整布残りは被晶の均一な配向に障害を及ぼ す。また配向膜は、盤布扱これを安定化させるために約300℃、1時間が熟される。この加熱に おいて、カップリング期、配向膜とアクティブ 子とが装面化学反応をする。この時、アクティブ 素子の表面改賞、配向処理がパネル会面にわたり 一様に行われていないとアクティブ素子質複集 特性が部分的に異なるという欠点がある。

(課題を解決するための手段)

30mlを使用して表面改賞を行った。その役、クロールコーターを用いて、厚き1、2mmのアクティブ素子付ガラス基板へ、配面膜3を閉めて、この時のロールコータの条件は、バック・クローラとコーティングローラに対するで、内での部し込み量は、0、9mmであったのでは、2m/miのあったののでは、2m/miのあると、との数理を表現にほどこした後、600位数になった。その時間であると、での方式を無作電に関すると、で、2m/miの方式を無作電に見いている。との方式を無作電に見いている。との方式を無作電に見いている。との方式を無作電に見いている。との方式を無作電に見いている。との方式を無作電に見いている。との方式を無作電に関すると、の方式を表示した。との方式を無作電に見いている。との方式を表示している。との方式を表面であると、では、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2mmiのでは、2m

配向膜盤布許アクティブ素子付ガラス蓄板を約300℃、1時間加熱した。配向膜盤布許の週明電磁付カラーフィルタ整板も同様に加熱した。その後、調整板をシール材名でシールした後、液晶をパネル内に封入し封入口12をUV硬化樹脂で封口した。その後、カラーフィルタの外側にフィルム状に形成された期付き偏光板9をはりつけた、

整板の外側に傷光板をほり合わせた形状を省して いる。

(実施例)

次に本発明について図距を参照して説明する。 第1回は、本発明の一実施務を示す断商模式図 である。ガラス茜飯1の形成されたアクティブ 素子2は遊スター型TFTである。このアクチ ィブ素子2の上にPb0:Si0≥ :Cゃ0: Cr2 Os = 3:5:1:1 (重量比)のスパッ タターグットを解いてしる、6MHェで約300 A の翡厚で感膜した。その後、この上へポジ型シ ジストを堕布し、個光板パターンマスクで露光し た。これを現倒及び非路酸菜エッチング紙でウェ ットエッチングを行い偏光板10を形成した。さ らに、この覇板の上へSiOzターゲットを用 い、13、6MH、でスパッタを行い800kの 透明性絶縁膜13を蒸放金固に成膜して、アクテ ィブ素子付ガラス器板を形成した。このアクサ ィブ素子付ガラス基版をスピンコータを用いて 1000грm、30secでカップリング瓶

このようにして形成したしCDバネルにしCD 駆動団路を取り付けて約10時間点灯試験したが 表示むらは確認されなかった。

[発明の効果]

以上、親明したように本発明はしCOパネル和 文工程において、アクティブ素子ガラス基板の上 に、インにもの上に透明性経験を配することにより、カップリング部及び配向膜によりで 両膜を変定化させる加熱プロセスにおりて、アウ でとなが劣化させられることはない。又、インで の上に透明性絶縁膜が全面に配きれてりた。 のとに透明性絶縁膜が全面に配きれてりが、 を変に対して一様にできる、彼って関向効果 がでピンホールが非常に発生しにくいという効果 がある。

図跡の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す断面核状態、 第2図は従来のLCDパネルの例を示す影影構式 図である。

短開平4-75025 (3)

1.4…ガラス選板、2…アクティブ東干、3.7…関係鉄、5…カラーフィルタ、6…透明繁観、8…シール材、9,10…第光板、11… 鉄晶層、12…對入口、15…透明性超機膜。

代理人 弁理士 內 原 晉

